

**Министерство образования и науки Российской Федерации**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Владимирский государственный университет**  
**имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»**  
**(ВлГУ)**



А.А.Панфилов

« 1 » \_\_\_\_\_ 2016 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### «Основы нанотехнологий в машиностроении»

Направление подготовки: 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Профиль/программа подготовки

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, ускоренная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	3, 108	-	-	-	108	зачет (переаттестация)
2	4, 144	18	18	-	108	зачет с оценкой
Итого	7, 252	18	18	-	216	зачет (переаттестация), зачет с оценкой

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Основы нанотехнологий в машиностроении» направлено на достижение следующих целей ОПОП 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»:

Код цели	Формулировка цели
Ц1	Подготовка выпускников к <i>проектно-конструкторской деятельности</i> , обеспечивающей создание проектов машиностроительных изделий, с учетом внешних и внутренних требований к их производству и качеству.

Целями освоения дисциплины «Основы нанотехнологий в машиностроении» являются:

- изучение теоретических основ построения и технологий получения наноразмерных объектов;
- получение практических навыков работы с приборами зарубежных и отечественных фирм в области наноизмерений и нанодиагностики, в том числе нано- и микроиндентирования, кало- и скратч-тестирования, электронной и атомно-силовой микроскопии;
- обоснование современных тенденций развития нанотехнологий и использования наноразмерных объектов и технологий в машиностроении.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы нанотехнологий в машиностроении» относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.1.1).

Дисциплина «Основы нанотехнологий в машиностроении» изучается в 2-м семестре подготовки бакалавров по направлению 15.03.05. Для успешного изучения дисциплины «Основы нанотехнологий в машиностроении» студенты должны быть знакомы с основными положениями курсов «Физика», «Химия» и «Математика».

При изучении, указанных дисциплин студенты должны хорошо усвоить основные термины и определения, а так же разделы, посвященные описанию основных видов химических соединений, физико-химических свойств различных классов веществ и основы взаимодействия наноразмерных объектов, основные физико-химические процессы, лежащие в основе получения наноматериалов, применяемых в машиностроении, решению дифференциальных, интегральных и уравнений с частными производными. Это необходимо для дальнейшего понимания специфики разработки и применения наноматериалов и подходов к использованию нанотехнологий в машиностроении.

## 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, соответствующие результатам ОПОП направления 15.03.05:

**Р1, Р5, Р6** (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП направления 15.03.05).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения, согласующиеся с формируемыми компетенциями ОПОП:

- способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для их изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а также современные ме-

тоды разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1):

*знать:*

способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей;

*уметь:*

выбирать основные и вспомогательные материалы для изделий машиностроительных производств;

*владеть:*

современными методами разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, а так же применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов;

– способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4):

*знать:*

основные технологические, эксплуатационные, эстетические, экономические, управленческие параметры, а так же средств их анализа и методы диагностики машиностроительных производств;

*уметь:*

проводить разработку проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации;

*владеть:*

навыками использованием современных информационных технологий и вычислительной техники при разработке проектов изделий машиностроения.

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины за 1 семестр составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	<p>Основные классификационные признаки нанотехнологий.</p> <p>История и перспективы развития наноматериалов и изделий на их основе.</p> <p>История и перспективы применения нанотехнологий в машиностроении.</p> <p>Углеродные наноматериалы.</p> <p>Перспективы использования углеродных наноматериалов в машиностроении.</p> <p>Нанопокрытия в изделиях машиностроения.</p> <p>Объемные наноматериалы в машиностроении.</p> <p>Основные типы структур наноматериалов.</p> <p>Композитные наноматериалы и их применение.</p> <p>Основные методы получения наноматериалов и изделий на их основе.</p> <p>Применение микроскопии для анализа свойств наноматериалов.</p> <p>Основные методы диагностики наноматериалов.</p> <p>Сравнение международных и отече-</p>	1							108		

<p>ственных стандартов для оценки нанообъектов.  Технологические особенности обработки наноматериалов.  Обзор оборудования для размерной нанообработки.  Области применения наноразмерных порошковых материалов в машиностроении.  Классификация методов нанесения нанопокровов.  Классификация и области применения наноразмерных покрытий в машиностроении.</p>											
Всего							108				Зачет (переаттестация)

Общая трудоемкость дисциплины за 2 семестр составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля Успеваемости (по неделям семестрам) форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	Раздел 1. Классификация и основы нанотехнологий. Особенности нанотехнологий в машиностроении. Принципы и методы получения фуллеренов, нановолокон и нанотрубок. Нанопокрывтия в машиностроении. Объемные и композитные наноматериалы. Типы структур наноматериалов.	2	1-6	6	6	-		36		6 / 50	<i>Рейтинг-контроль №1</i>
2	Раздел 2. Основы наноизмерений и нанодиагностики. Определение физико-механических свойств наноструктурных покрытий и материалов. Основы электронной микроскопии. Основы атомно-силовой микроскопии. Определение адгезионных свойств.	2	7-12	6	6	-		36		6 / 50	<i>Рейтинг-контроль №2</i>
3	Раздел 3. Применение и тенденции развития нанотехнологий в машиностроении. Основы размерной наноперработки. Нанопорошки и их использование.	2	13-18	6	6	-		36		6 / 50	<i>Рейтинг-контроль №3</i>
<b>Итого за 2-й семестр 144 часа</b>				<b>18</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108</b>		<b>18 / 50</b>	<b>Зачет с оценкой</b>

## 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ориентация на тактические образовательные технологии, являющиеся конкретным способом достижения целей образования в рамках намеченной стратегической технологии.

При чтении лекций используется метод проблемного изложения с использованием интерактивной формы проведения занятий.

При проведении практических работ используются поисковый и исследовательские методы, а так же активные формы обучения, такие как

- компьютерная симуляция измерений нанообъектов с помощью наноиндентирования, кало- и скратчтестирования, атомно-силовой и электронной микроскопии;
- мультимедийные тренинги по устройству электронных и атомно-силовых микроскопов, имитации работы с нанообъектами;
- мастер-класс со специалистами в области наноизмерений (атомно-силовая и электронная микроскопия, наноиндентирование), получения нанотрубок и нановолокон, наноструктурных покрытий.
- встречи с представителями российских компаний, работающих в области нанотехнологий и наноматериалов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах – составляет 50% аудиторных занятий.

## 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ; УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

### 1 семестр

#### Вопросы к зачету (переаттестация)

1. Классификация нанотехнологий.
2. Классификация и перспективы развития наноразмерных объектов и наноматериалов.
3. Состояние и перспективы применения нанотехнологий для машиностроения.
4. Фуллерены.
5. Нановолокна и нанотрубки.
6. Особенности квантовых точек.
7. Перспективы использования графена.
8. Физические особенности наноматериалов.
9. Ограничения по использованию наноматериалов и нанопокровтий.
10. Нанопокровтия в изделиях машиностроения.
11. Объемные наноматериалы в машиностроении.
12. Перспективы нанотехнологий в системах записи и хранения информации.
13. Типы структур наноматериалов.
14. Композитные наноматериалы.
15. Методы порошковой металлургии при получении наноматериалов.
16. Методы получения наноматериалов с использованием аморфизации.
17. Методы получения наноматериалов интенсивной пластической деформацией.
18. Методы спекания нанопорошков для получения материалов.
19. Компактирование при производстве наноматериалов.
20. Химические основы получения наноматериалов.
21. Обзор электронных микроскопов.
22. Просвечивающая электронная микроскопия.
23. Растровая сканирующая электронная микроскопия.
24. Сканирующая зондовая микроскопия.
25. Обзор современных зондовых микроскопов.

26. Методы поверхностных наноизмерений.
27. Современные устройства атомно-силовой микроскопии.
28. Устройства для дифракционного анализа.
29. Спектральные методы оценки наноструктур.
30. Рентгеновские методы оценки наноструктур.
31. Наноиндентирование и микроиндентирование.
32. Скратч-тестирование при оценке свойств наноструктурированных пленок и покрытий.
33. Калотестирование при оценке толщины пленок и покрытий.
34. Трибологические свойства наноструктурных пленок и покрытий.
35. Адгезионные свойства нанопокровтий.
36. Особенности физико-механических свойств наноструктурированных покрытий.
37. Особенности диагностики многослойных наноструктурных покрытий.
38. Основы нанометрологического обеспечения измерений покрытий.
39. Сравнение международных и отечественных стандартов для оценки нанообъектов.
40. Проблемы безопасности при работе с нанообъектами.
41. Размерная нанообработка на станках ЧПУ. Классификация.
42. Обзор оборудования для размерной нанообработки.
43. Нанолитография.
44. Нанопорошки и их использование в машиностроении.
45. Основные типы устройств для наноперемещений.
46. Наноактуаторы и нанопозиционеры.
47. Нанороботы и наноманипуляторы.
48. Методы нанесения нанопокровтий.
49. Получение алмазоподобных наноструктурированных покрытий.
50. Наномшины и их использование.
51. Многофункциональные наноструктурированные пленки.
52. Ионная имплантация и плакирование при получении заданных свойств покрытий.
53. PVD-методы получения наноструктурных пленок.
54. CVD-технологии получения нанопокровтий.
55. PECVD-технологии получения покрытий.
56. Лазерная абляция при получении наноструктурированных покрытий.
57. Методы световой и ионной литографии для получения наноструктурированных покрытий.
58. Многофункциональные наноструктурные покрытия.
59. 2D- и 3D-наноструктурированные покрытия.
60. Метод катодного распыления для получения покрытий.

## **2 семестр**

### **Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 1**

1. Классификация нанотехнологий.
2. Классификация и перспективы развития наноразмерных объектов и наноматериалов.
3. Состояние и перспективы применения нанотехнологий для машиностроения.
4. Фуллерены.
5. Нановолокна и нанотрубки.
6. Особенности квантовых точек.
7. Перспективы использования графена.
8. Физические особенности наноматериалов.
9. Ограничения по использованию наноматериалов и нанопокровтий.
10. Нанопокровтия в изделиях машиностроения.
11. Объемные наноматериалы в машиностроении.
12. Перспективы нанотехнологий в системах записи и хранения информации.
13. Типы структур наноматериалов.



14. Композитные наноматериалы.
15. Методы порошковой металлургии при получении наноматериалов.
16. Методы получения наноматериалов с использованием аморфизации.
17. Методы получения наноматериалов интенсивной пластической деформацией.
18. Методы спекания нанопорошков для получения материалов.
19. Компактирование при производстве наноматериалов.
20. Химические основы получения наноматериалов.

### **Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 2**

1. Обзор электронных микроскопов.
2. Просвечивающая электронная микроскопия.
3. Растровая сканирующая электронная микроскопия.
4. Сканирующая зондовая микроскопия.
5. Обзор современных зондовых микроскопов.
6. Методы поверхностных наноизмерений.
7. Современные устройства атомно-силовой микроскопии.
8. Устройства для дифракционного анализа.
9. Спектральные методы оценки наноструктур.
10. Рентгеновские методы оценки наноструктур.
11. Наноиндентирование и микроиндентирование.
12. Скратч-тестирование при оценке свойств наноструктурированных пленок и покрытий.
13. Калотестирование при оценке толщины пленок и покрытий.
14. Трибологические свойства наноструктурных пленок и покрытий.
15. Адгезионные свойства нанопокровов.
16. Особенности физико-механических свойств наноструктурированных покрытий.
17. Особенности диагностики многослойных наноструктурных покрытий.
18. Основы нанометрологического обеспечения измерений покрытий.
19. Сравнение международных и отечественных стандартов для оценки нанообъектов.
20. Проблемы безопасности при работе с нанообъектами.

### **Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 3**

1. Размерная нанообработка на станках ЧПУ. Классификация.
2. Обзор оборудования для размерной нанообработки.
3. Нанолитография.
4. Нанопорошки и их использование в машиностроении.
5. Основные типы устройств для наноперемещений.
6. Наноактуаторы и нанопозиционеры.
7. Нанороботы и наноманипуляторы.
8. Методы нанесения нанопокровов.
9. Получение алмазоподобных наноструктурированных покрытий.
10. Наномшины и их использование.
11. Многофункциональные наноструктурированные пленки.
12. Ионная имплантация и плакирование при получении заданных свойств покрытий.
13. PVD-методы получения наноструктурных пленок.
14. CVD-технологии получения нанопокровов.
15. PECVD-технологии получения покрытий.
16. Лазерная абляция при получении наноструктурированных покрытий.
17. Методы световой и ионной литографии для получения наноструктурированных покрытий.
18. Многофункциональные наноструктурные покрытия.
19. 2D- и 3D-наноструктурированные покрытия.
20. Метод катодного распыления для получения покрытий.

### Вопросы к зачету с оценкой

1. Классификация нанотехнологий.
2. Классификация и перспективы развития наноразмерных объектов и наноматериалов.
3. Состояние и перспективы применения нанотехнологий для машиностроения.
4. Фуллерены.
5. Нановолокна и нанотрубки.
6. Особенности квантовых точек.
7. Перспективы использования графена.
8. Физические особенности наноматериалов.
9. Ограничения по использованию наноматериалов и нанопокровтий.
10. Нанопокровтия в изделиях машиностроения.
11. Объемные наноматериалы в машиностроении.
12. Перспективы нанотехнологий в системах записи и хранения информации.
13. Типы структур наноматериалов.
14. Композитные наноматериалы.
15. Методы порошковой металлургии при получении наноматериалов.
16. Методы получения наноматериалов с использованием аморфизации.
17. Методы получения наноматериалов интенсивной пластической деформацией.
18. Методы спекания нанопорошков для получения материалов.
19. Компактирование при производстве наноматериалов.
20. Химические основы получения наноматериалов.
21. Обзор электронных микроскопов.
22. Просвечивающая электронная микроскопия.
23. Растровая сканирующая электронная микроскопия.
24. Сканирующая зондовая микроскопия.
25. Обзор современных зондовых микроскопов.
26. Методы поверхностных наноизмерений.
27. Современные устройства атомно-силовой микроскопии.
28. Устройства для дифракционного анализа.
29. Спектральные методы оценки наноструктур.
30. Рентгеновские методы оценки наноструктур.
31. Наноиндентирование и микроиндентирование.
32. Скратч-тестирование при оценке свойств наноструктурированных пленок и покровтий.
33. Калотестирование при оценке толщины пленок и покровтий.
34. Трибологические свойства наноструктурных пленок и покровтий.
35. Адгезионные свойства нанопокровтий.
36. Особенности физико-механических свойств наноструктурированных покровтий.
37. Особенности диагностики многослойных наноструктурных покровтий.
38. Основы нанометрологического обеспечения измерений покровтий.
39. Сравнение международных и отечественных стандартов для оценки нанообъектов.
40. Проблемы безопасности при работе с нанообъектами.
41. Размерная нанообработка на станках ЧПУ. Классификация.
42. Обзор оборудования для размерной нанообработки.
43. Нанолитография.
44. Нанопорошки и их использование в машиностроении.
45. Основные типы устройств для наноперемещений.
46. Наноактуаторы и нанопозиционеры.
47. Нанороботы и наноманипуляторы.
48. Методы нанесения нанопокровтий.
49. Получение алмазоподобных наноструктурированных покровтий.
50. Наномшины и их использование.

51. Многофункциональные наноструктурированные пленки.
52. Ионная имплантация и плакирование при получении заданных свойств покрытий.
53. PVD-методы получения наноструктурных пленок.
54. CVD-технологии получения нанопокровтий.
55. PECVD-технологии получения покрытий.
56. Лазерная абляция при получении наноструктурированных покрытий.
57. Методы световой и ионной литографии для получения наноструктурированных покрытий.
58. Многофункциональные наноструктурные покрытия.
59. 2D- и 3D-наноструктурированные покрытия.
60. Метод катодного распыления для получения покрытий.

### **Темы для самостоятельного изучения и оформления**

- Фуллерены.
- Нановолокна и нанотрубки.
- Особенности квантовых точек.
- Перспективы использования графена.
- Перспективы нанотехнологий в системах записи и хранения информации.
- Особенности диагностики многослойных наноструктурных покрытий.
- Основы нанометрологического обеспечения измерений покрытий.
- Сравнение международных и отечественных стандартов для оценки нанообъектов.
- Проблемы безопасности при работе с нанообъектами.
- Нанолитография.
- Основные типы устройств для наноперемещений.
- Наноактуаторы и нанопозиционеры.
- Нанороботы и наноманипуляторы. Наномашины и их использование.
- Многофункциональные наноструктурированные пленки.
- Ионная имплантация и плакирование при получении заданных свойств покрытий.
- PVD-методы получения наноструктурных пленок.
- CVD-технологии получения нанопокровтий.
- PECVD-технологии получения покрытий.
- Лазерная абляция при получении наноструктурированных покрытий.
- Методы световой и ионной литографии для получения наноструктурированных покрытий.
- Многофункциональные наноструктурные покрытия. 2D- и 3D-наноструктурированные покрытия.
- Метод катодного распыления для получения покрытий.

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы нанотехнологий в машиностроении»

### а) основная литература (электронно-библиотечный фонд ВлГУ):

1. Материалы и их технологии. В 2 ч. Ч. 1.: Учебник / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе; Под ред. В.А. Горохова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 589 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009531-8, 500 экз. —Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=446097> — Загл. с экрана.

2. Применение интеллектуальных материалов при производстве, диагностировании и ремонте машин: монография/В.А.Зорин, Н.И.Баурова, 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 110 с.: 60x90 1/16. - (Науч. мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-010801-8, 500 экз. —Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=502576> — Загл. с экрана.

3. Покрывания различного назначения для металлических материалов: Учебное пособие / А.А.Ильин, Г.Б.Строганов, С.В.Скворцова - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 144 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Совр. технол.: Магистратура). (п) ISBN 978-5-98281-355-8, 522 экз. —Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=415572> — Загл. с экрана.

4. Капитонов, А. М. Физико-механические свойства композиционных материалов. Упругие свойства [Электронный ресурс] : монография / А. М. Капитонов, В. Е. Редькин. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 532 с. - ISBN 978-5-7638-2750-7. —Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=492077> — Загл. с экрана.

### б) дополнительная литература:

1. Лепешев, А. А. Плазмохимический синтез нанодисперсных порошков и полимерных нанокомпозитов [Электронный ресурс] / А. А. Лепешев, А. В. Ушаков, И. В. Карпов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 328 с. - ISBN 978-5-7638-2502-2. —Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=442144> — Загл. с экрана.

2. Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных материалов и структур. Часть II/ВеличкоА.А., ФилимоноваН.И. - Новосибир.: НГТУ, 2014. - 227 с.: ISBN 978-5-7782-2534-3—Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=546528> — Загл. с экрана.

3. Основы современного материаловедения: Учебник/О.С.Сироткин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009335-2, 500 экз.—Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=432594> — Загл. с экрана.

4. Лепешев, А. А. Плазменное напыление аморфных и нанокристаллических материалов [Электронный ресурс] : монография / А. А. Лепешев. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-7638-2803-0. —Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=492492> — Загл. с экрана.

### в) Интернет-ресурсы

<a href="http://www.portalnano.ru/">http://www.portalnano.ru/</a>	<a href="http://www.ru-tech.ru/pub/nano">http://www.ru-tech.ru/pub/nano</a>
<a href="http://www.ntsр.info/">http://www.ntsр.info/</a>	<a href="http://www.nanotech.ru/">http://www.nanotech.ru/</a>
<a href="http://www.nanonewsnet.ru/">http://www.nanonewsnet.ru/</a>	<a href="http://nano-info.ru/">http://nano-info.ru/</a>

### г) периодические издания:

- электронный журнал «Российские нанотехнологии»;
- международный научно-технический журнал «Нанотехнологии: разработка, применение — XXI век»;
- ежемесячный междисциплинарный теоретический и прикладной научно-технический журнал "Нано- и Микросистемная техника".

### Учебно-методические издания

1.Беляев Л.В. Методические указания к практическим работам по дисциплине «Основы нанотехнологий в машиностроении» для студентов направления 15.03.05 [Электронный ресурс] / сост. Беляев Л.В. ; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: <http://cs.cdo.vlsu.ru/>

2.Беляев Л.В. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Основы нанотехнологий в машиностроении» для студентов направления 15.03.05 [Электронный ресурс] / сост. Беляев Л.В. ; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: <http://cs.cdo.vlsu.ru/>

3.Беляев Л.В. Оценочные средства по дисциплине «Основы нанотехнологий в машиностроении» для студентов направления 15.03.05 [Электронный ресурс] / сост. Беляев Л.В. ; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: <http://cs.cdo.vlsu.ru/>

### Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: <http://cs.cdo.vlsu.ru/>

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»  
<http://op.vlsu.ru/index.php?id=158>

## **8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для проведения занятий по дисциплине «Основы нанотехнологий в машиностроении» кафедра ТМС ВлГУ располагает необходимым материально-техническим обеспечением:

### **1. Лаборатория 2D- и 3D наноструктурированных покрытий (ауд. 119-4)**

*Оборудование:*

1. Установка для нанесения наноструктурированных покрытий UniCoat 600SL+;

Установка для нанесения покрытий методом PVD с максимальной толщиной многослойного сэндвич-покрытия до 20 мкм на весь диапазон используемого концевой инструмента с системой визуализации, управления и термометрирования технологического процесса в течение всего цикла изготовления. Основные типы покрытий: традиционные покрытия – TiN, TiCN, Ti-C:H; 3D-нанокompозитные покрытия; 2D-нанокompозитные покрытия и пленки (в том числе алмазоподобные)- суперлаттики.

2. Стационарная установка для измерения микротвердости HVS 1000. Предназначен для измерения микротвердости в том числе и покрытий.

3. Испытательная система на растяжение с термокамерой WDW-100.

4. Калотестер CSM CAT (Модель CAT-S-AE).

5. Микрокомбитестер CSM MCT.

6. Трибометр CSM (Модель TRB-S-CE-000).

### **2. Ауд.104-3. Лаборатория электронной микроскопии (входит в состав ЦКП ВлГУ).**

*Оборудование:*

- сканирующий электронный микроскоп Quanta 200-3D.

### **3. Лаборатория зондовой микроскопии (входит в состав ЦКП ВлГУ, ауд.419-3).**

*Оборудование:*

- сканирующая зондовая нанолaborатория «Интегра Аура».

### **4. Лаборатория получения и исследования углеродных нанотрубок (ауд. 108а-4).**

*Оборудование:*

- установка для получения углеродных нанотрубок и волокон «Таунит». Промышленный реактор для получения углеродных нанотрубок, нановолокон.

- установка ультразвуковой мойки, производитель УЗ техника (РФ).

- диспергатор, производитель УЗ техника (РФ).

Кроме того, для проведения лекционных занятий используются наборы слайдов и кинофильмы, позволяющие студентам приобрести навыки компьютерной симуляция измерений нанообъектов.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС  
ВО по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение  
машиностроительных производств»

Рабочую программу составил Богатырев Н.В.  
(ФИО, подпись)

Рецензент (представитель работодателя):  
Главный инженер ООО «ТАГ-Инжиниринг»

Богатырев Н.В.  
(место работы, должность, ФИО, подпись)



Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Технология машиностроения  
Протокол № 1 от 1.09.2016 года

Заведующий кафедрой д.т.н., профессор Морозов В.В. [подпись]  
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии  
направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение  
машиностроительных производств»

Протокол № 1 от 1.09.2016 года

Председатель комиссии д.т.н., профессор Морозов В.В. [подпись]  
(ФИО, подпись)